DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 DERWENT INFO LTD. All rts. reserv.

010177581 **Image available**
WPI Acc No: 1995-078834/*199511*

XRAM Acc No: C95-035820 XRPX Acc No: N95-062091

Optical filter for non emission type visible light area - has soln of molten silver salt between opposite electrodes, filter coloured by deposition or dissolution of silver

Patent Assignee: SONY CORP (SONY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 7005497 A 19950110 JP 93269772 A 19931001 199511 B

Priority Applications (No Type Date): JP 93120534 A 19930423

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 7005497 A 19 G02F-001/15

Abstract (Basic): JP 7005497 A

Soln. molten silver salt is arranged between opposite electrodes and the filter, coloured or discoloured by generating deposition or dissolution of silver by driving control of the electrodes.

ADVANTAGE - Filter suitable for non-emission type visual light area is provided.

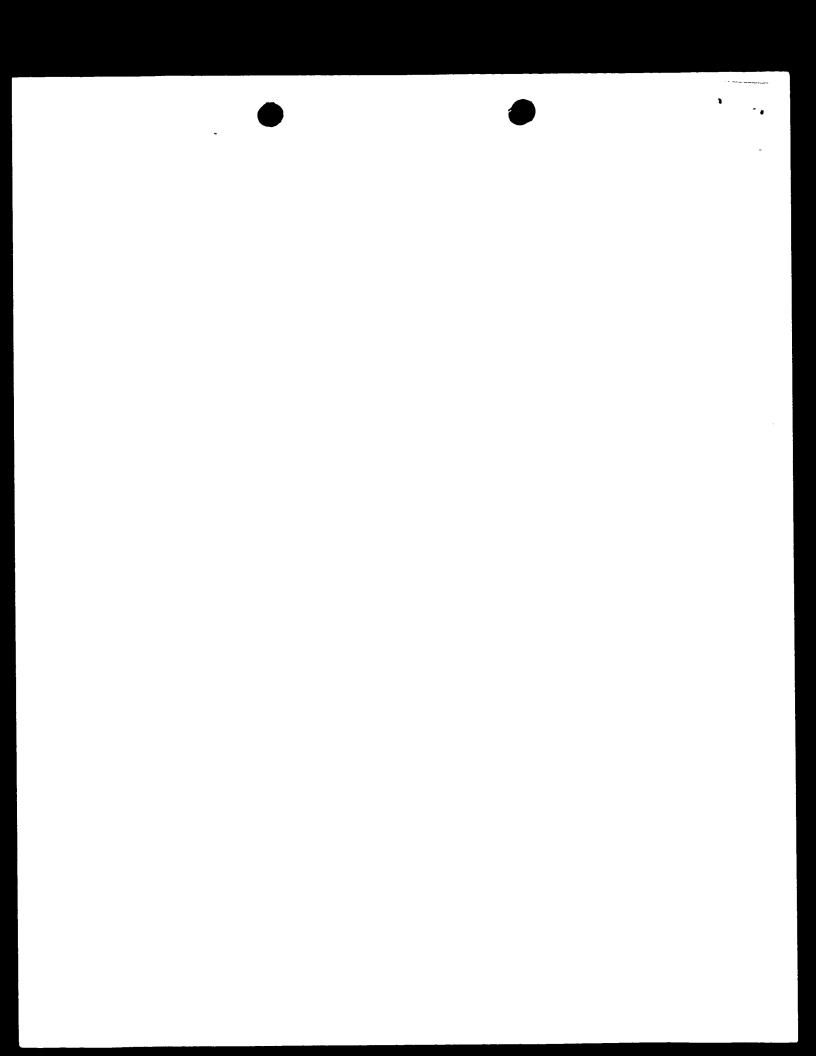
Dwg.1/26

Title Terms: OPTICAL; FILTER; NON; EMIT; TYPE; VISIBLE; LIGHT; AREA; SOLUTION; MOLTEN; SILVER; SALT; OPPOSED; ELECTRODE; FILTER; COLOUR;

DEPOSIT; DISSOLVE; SILVER Derwent Class: L03; P81; V07

International Patent Class (Main): G02F-001/15

File Segment: CPI; EPI; EngPI Manual Codes (CPI/A-N): L03-G02 Manual Codes (EPI/S-X): V07-K04



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-5497

(43)公開日 平成7年(1995)1月10日

(51) Int.Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 G 0 2 F 1/15 508 7724-2K 7724-2K 506

審査請求 未請求 請求項の数26 FD (全 19 頁)

(21)出願番号 特願平5-269772

(22)出願日 平成5年(1993)10月1日

(31)優先権主張番号 特願平5-120534 (32)優先日 平5 (1993) 4月23日

(33)優先権主張国 日本 (JP) (71)出願人 000002185 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 字▲だか▼ 融

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 野田 和宏

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 安田 章夫

東京都品川区北品川6丁月7番35号 ソニ

一株式会社内

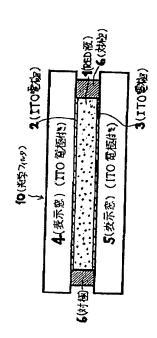
(74)代理人 弁理士 逢坂 宏

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学フィルタ

(57) 【要約】

【構成】 銀塩を含有するRED液を光学機器の光量調 節のためのフィルタ材として用い、対向電極の駆動制御 (特に印加電圧) によって銀塩による銀を透明電極上に 折出、溶解させる可逆な系を形成した光学フィルタ10。 【効果】 低消費電力で非発光型の可視光域に好適な光 学フィルタを提供することができる。



(2)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 銀塩を溶解させた溶液が対向電極間に配され、これらの電極の駆動制御により銀の析出又は溶解 を生じさせ、これによって着色又は消色するように構成された光学フィルタ。

【請求項2】 チオシアン化銀又はハロゲン化銀を水又は非水溶媒に溶解させた溶液が配された、請求項1に記載した光学フィルタ。

【請求項3】 チオシアン化銀が用いられる場合、飽和 チオシアン化カリウムが用いられる、請求項2に記載し 10 た光学フィルタ。

【請求項4】 チオシアン化銀の濃度が 0.050~1.0mol/しである水系の溶液が使用されている、請求項2又は 3に記載した光学フィルタ。

【請求項5】 チオシアン化銀が用いられる場合、フェロシアン化カリウムが添加される、請求項2~4のいずれかに記載した光学フィルタ。

【請求項6】 フェロシアン化カリウムの濃度が 0.005 ~0.010mol/Lである、請求項5に記載した光学フィルタ。

【請求項7】 ハロゲン化銀を溶解させるための溶媒として、非水溶媒が用いられている、請求項2に記載した 光学フィルタ。

[請求項8] 非水溶媒が有機溶媒である、請求項7に 記載した光学フィルタ。

【請求項9】 ハロゲン化銀の濃度が 0.005~2.0mol/ しである非水溶媒系の溶液が使用されている、請求項 2、7又は8に記載した光学フィルタ。

【請求項10】 フィルタ材としての銀を折出又は溶解させるための作用電極となる透明電極が化学的又は物理的 30 に修飾されている、請求項1~9のいずれか1項に記載した光学フィルタ。

【請求項11】 化学的又は物理的修飾により、透明電極への銀の折出電位を下げる、請求項10に記載した光学フィルタ。

【請求項12】 化学的修飾法として、スズ溶液及びバラジウム溶液の二液処理法によるバラジウムで透明電極の表面処理が行われている、請求項10又は11に記載した光学フィルタ。

【請求項13】 スズ溶液として、塩化スズ0.10~1.0 g 40 を 0.010~0.10%のHCl 1 Lに溶解させたものが用いられる、請求項12に記載した光学フィルタ。

[請求項14] バラジウム溶液として、塩化パラジウム 0.10~1.0 gを 0.010~0.10%のHCl 1 Lに溶解させた ものが用いられる、請求項12又は13に記載した光学フィルタ。

[請求項15] 物理的修飾法として、銀より貴な金属を 透明電極上へ蒸着する、請求項10又は11に記載した光学 フィルタ。

【請求項16】 ハロゲン化銀がヨウ化銀である場合、支 50 時間の観察によっても疲労感が少ないという利点を有す

持電解質がヨウ化銀の等濃度~20倍濃度の範囲で溶液に 添加されている、請求項2、7~15のいずれか1項に記載した光学フィルタ。

【請求項17】 ハロゲン化銀を溶解させると共に還元剤を添加した溶液が配された、請求項1、2、 $7\sim16$ のいずれか1項に配載した光学フィルタ。

【請求項18】 環元剤としてアスコルビン酸及び/又は 塩化スズが用いられる、請求項17に記載した光学フィル

10 【請求項19】 還元剤がハロゲン化銀の等濃度~20倍濃度の範囲で添加されている、請求項17又は18に記載した光学フィルタ。

【請求項20】 銀の電気化学的析出又は溶解を円滑化するために、支持電解質として四級アンモニウム塩が添加された電解液を用いた、請求項1~19のいずれか1項に記載した光学フィルタ。

【請求項21】 支持電解質として用いた四級アンモニウム塩のアルキル基がブチル基である、請求項20に記載した光学フィルタ。

80 【請求項22】 支持電解質のアニオン基が、パークロレート (C1O4) 基、臭素(Br) 基、ヨウ素(I) 基、ヘキサフルオロフォスフェート (PF4) 基及びテトラフルオロボレート (BF4) 基からなる群より選ばれた基である、請求項20又は21に記載した光学フィルタ。

【請求項23】 四級アンモニウム塩がハロゲン化銀の等 濃度~20倍濃度の範囲で添加されている、請求項20~22 のいずれか1項に配載した光学フィルタ。

【請求項24】 消色状盤のときに、溶液は可視光領域に 吸収を持たない、請求項1~23のいずれか1項に記載し た光学フィルタ。

【請求項25】 着色-消色の駆動を高電流値から低電流値へと矩形に変化させる電流によって行う、請求項1~24のいずれか1項に記載した光学フィルタ。

[請求項26] 着色-消色の駅動を低電流値から高電流値へと矩形状に変化させる電流によって行う、請求項1~24のいずれか1項に記載した光学フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】木発明は、光学フィルタに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、エレクトロクロミック材料(以下、EC材料と称することがある。)は、電圧駆動型の表示装置に用いられ、例えば時刻を表示するデジタル時計等に採用されている。

【0003】エレクトロクロミック表示素子(以下、ECDと称することがある。)は、非発光型の表示装置であって、反射光や、透過光による表示であるために、長

ると共に、比較的駆動電圧が低く、消費電力が少ないな どの利点を有する。例えば、特開昭59-24879 号公報に

開示されているように、液体型ECDとして可逆的に着 色、消色状態を形成する有機分子系のピオロゲン分子誘 導体をEC材料に用いるものが知られている。

.?

【0004】精密光学機器の発展に伴って、これまでの 可変NDフィルタに置きかわる微細かつ低消費電力型の 光量調節デバイスが必要となっているが、上記の如きE CD又はその周辺技術がそれに適応できるか否かの検討 が必要となっている。

【0005】しかしながら、従来のEC材料は表示装置 用として、もっぱら単一色を得ることで満足されていた ため、上配の要求に応えるものではなかった。しかも、 光量調節デバイスとしては、可視光領域(波長:400~70 0nm) において光透過率を制御できることが必要となる が、これまでのEC材料では十分ではなかった。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、低消 費電力で駆動可能であり、可視光域において光透過率の 制御が可能な光学フィルタを提供することにある。

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、銀塩を 溶解させた溶液が対向電極間にこれらの電極と接して配 され、これらの電極の駆動制御により銀の折出又は溶解

を生じさせ、これによって着色又は消色するように構成 された光学フィルタに係るものである。

【0008】本発明によれば、溶液を作成した際に、そ の溶液が可視光域 (波長:400~700nm)において吸収を持 たず、かつ、着色時に可視光域においてほぼ均等な遮蔽 が可能な銀(鉗)塩を材料として用いている。しかも、 この銀(錯)塩は駅動制御によって折出ー溶解の可逆性 に富むものである。但し、こうした銀(錯)塩は有機系 のEC材料に比べて折出電位がかなり負に大きいもので あり、還元側に大きく電位をかけないで透明電極を損傷 させることのないようにする必要がある。

【0009】このように、本発明は、特に非水系におい て銀(鉗)塩から銀を透明電極上に析出、溶解させる可 逆な系を用いることにより、低消費電力で非発光型の可 視光域に好適な光学フィルタを提供することができるの である。

【0010】本発明に使用可能な銀(錯)塩としては、 可逆性に富むチオシアン化銀(AgSCN)又はハロゲ ン化銀(Λ g X : X はハロゲン原子)が好ましく、これ を水又は非水溶媒に溶解してRED(Reversible Ele ctrodeposition)材料含有液(以下、RED液と称す る。)として対向電極間に配することができる。

【0011】この場合、チオシアン化銀が用いられる 際、飽和チオシアン化カリウムが用いられると、銀塩の 純水への溶解を容易にすることができる。

しである水系のRED液が用いられるのがよい。

【0013】チオシアン化銀を用いた場合、その溶液か らの銀の析出、溶解の可逆性を高めるために、補助酸化 還元系としてフェロシアン化カリウムが添加されること がよい。フェロシアン化カリウムの濃度は 0.005~0.01 Omol/しであることがよい。

【0014】なお、従来、銀錯塩からの銀の折出に関し ては、めっき浴として用いるAgCN等のシアン系溶液 がよく知られているが、シアン系溶液では、安全な作業 環境の確保や、その廃液の処理の問題がある。そこで、 本発明では非シアン系の銀塩を使用し、特にAgXや、 AgCNよりも安定であるAgSCNを用いるのが望ま しい。

【0015】また、ハロゲン化銀を溶解させるための溶 媒としては、非水溶媒(特に、アセトニトリル、ジメチ ルスルホキシド、メタノール等の有機溶媒)を用いるこ とがよい。

【0016】ハロゲン化銀の濃度が 0.005~2.0mol/L である非水溶媒系のRED液が用いられることが望まし 20 VI.

【0017】また、フィルタ材として動作するための銀 を析出溶解させる作用電極となる透明電極(特にITO 電板:酸化インジウムにスズをドープして得られたも の。)を化学的又は物理的に修飾することによって、透 明電極への銀の析出電位を下げ、銀の析出溶解を容易と し、透明電極や溶液自身が電気的に受ける損傷を軽減す ることができる。

【0018】この場合の化学的修飾法として、スズ溶液 及びパラジウム溶液の二液処理法によるパラジウムでⅠ TO電極の表面処理が行われるのがよい。即ち、パラジ ウムによるITO電極の表面活性化処理として、ITO 単独基板上にパラジウム核を析出させることでITO電 極表面上の活性を高めるものである。

【0019】この場合、スズ溶液としては、塩化スズ (SnCl₂)0.10~1.0 g € 0.010~0.10% のHCl 1 L に溶解させたもの、パラジウム溶液としては、塩化パラ ジウム(PdCl1)0.10~1.0 gを 0.010~0.10%のHC 1 1 Lに溶解させたものが使用可能である。

【0020】また、物理的修飾法として、銀より貴な金 属を「TO電極上へ蒸着する方法が採用可能である。

【0021】上記のハロゲン化銀が特に可逆性に富むヨ ウ化銀である場合、RED液の導電性を上げるために、 ヨウ化ナトリウム (NaI) 等の支持電解質がヨウ化銀 の等濃度~20倍濃度の範囲で溶液に添加されるのがよ

【0022】本発明では、可視光領域においてほぼ均等 な遮蔽が可能な銀(蜡)塩をRED材料として用いる が、銀(蜡)塩からの析出、溶解において、析出電極か ら銀が溶解するときに生じる副産物によって溶液系が濁 $[\ 0\ 0\ 1\ 2\]$ チオシアン化銀の濃度が $0.050\sim1.0$ mol/ 50 されて、溶液の透明度を維持し難いことがある。

[0023] この問題について検討を加えたところ、銀 (錯) 塩をRED材料として用いたとき、析出銀を溶解 させる際に発生するヨウ素が溶液を濁すことがあること が判明した。そこで、その問題点を解決するために、析 出ヨウ素をイオン状態に還元する還元剤を添加すること によって、溶液の黄濁化を防ぐことができたのである。

【0024】従って、本発明では、RED液として、ハ ロゲン化銀を溶解させ、還元剤を添加した溶液を用いる ことが望ましい。

【0025】特に、ヨウ化銀を用い、更にヨウ化ナトリ 10 ウムを添加した系において、析出銀の溶解時に発生する ヨウ条の析出を抑制し、RED液の透過率の低下を防 ぎ、かつ、ヨウ素発生による浴組成の変化を抑えるため に、還元剤としてアスコルビン酸及び/又は塩化スズを 用いることがよい。この場合、還元剤はハロゲン化銀の 等濃度~20倍濃度の範囲で添加されるのが望ましい。

【0026】さらに、導電率を上げる(銀の電気化学的 析出又は溶解を円滑化する)ために、支持電解質として 四級アンモニウム塩を添加し、その結果、銀の折出に要 する電気量を落とすことができる。電気量の軽減は析出 20 電極の損傷を和らげ、信頼性を高める結果となる。この 場合、四級アンモニウム塩はハロゲン化銀の等濃度~20 倍濃度の範囲で添加されることが望ましい。

【0027】この場合、四級アンモニウム塩のアルキル 基がブチル基であること、また、支持電解質のアニオン 基が、パークロレート(CIOィ)基、臭素(Br) 基、ヨウ素 (I) 基、ヘキサフルオロフォスフェート (PF4) 基及びテトラフルオロポレート (BF4) 基 からなる群より選ばれた基であることが望ましい。

【0028】本発明の光学フィルタにおいては、消色状 30 態のときに、溶液は可視光領域に吸収を持たないこと、 また、着色、消色用基板電極は光学フィルタとして動作 させるために可視光領域に吸収のないITO電極を用い ることが望ましい。

【0029】そして、RED液を用いて着色、消色状態 を繰り返すとき、デバイスが微小なために溶液系を攪拌 することができない。そこで、銀の電気化学的析出溶解 の定量化が容易な電流制御で駆動することがよい。

【0030】このような電流制御による着色一消色の駅 動法として、着色-消色速度(銀の析出、溶解速度)を 40 上げるために、高電流値から低電流値へと矩形に変化す る電流による駆動法を用いることがよい。或いは、銀の 折出、溶解を繰り返すことによる基板の損傷を軽減させ るために、低電流値から高電流値へと矩形に変化する電 流による駆動法を用いることもよい。

[0031]

【実施例】以下、木発明の実施例を説明する。

【0032】図1及び図2は、本発明の実施例による光 学フィルタ10を概略的に示すものである。

成する一対の透明基板(例えばガラス板) 4 と 5 が一定 の間隔を置いて表示窓として配置され、各基板の内面に は、少なくとも一方が着色用電極又は消色用電極となる 作用電極 (例えばIT〇電極) 2と3とが対向して設け られている。

[0034] また、対極6は、基板4及び5の全周にス ペーサを兼ねて設けられ、例えば銀板が使用される。な お、図示省略したが、参照電板としては例えば銀線が設 けられている。

[0035] そして、対向電極2-3間には、これらの 電板に接してRED材料としての銀(錯)塩を含有する RED被1が封入されている。対向電極2と3のいずれ か一方は陽極、他方は陰極とし、それらの間に所定時間 だけ直流の駆動電圧を印加することによって、銀(鉗) 塩に

【化1】

$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$

なる酸化還元反応を陰極側において生じさせ、Ag析出 物により透明→着色状態に移行させる。

【0036】こうして電極上にAgを析出させることに よって、表示窓からはAg析出物による特定の色(銀錐 塩によって異なる。)を観察でき、フィルタ材となる。 そして、この着色によるフィルタ作用、即ち、可視光の 透過率(又は着色の濃淡)は電圧の大きさ又はその印加 時間と共に変化し、これを制御することによって透過率 可変フィルタとして機能させることができる。

[0037] この光学フィルタ10は、対向電極2及び3 をセル内のほぼ全面に有していてもよいが、実際には、 例えば図3及び図4に示す如くに構成することができ

[0038] 即ち、透明基板4及び5に設けられる[T 〇の対向電極はそれぞれ、中心部2a、3aと、この周 りに微小間隔を置いて同心円状に配されたリング状電極 2b, 3b, 2c, 3c, 2d, 3d, 2e, 3eとに 分割されている。最外周の対向電極2 e、3 eの周囲に は電位補償用の銀の対極6A、6Bが設けられている。

【0039】これらの各電極2a、3a、2b、3b、 2 c. 3 c. 2 d. 3 d. 2 e. 3 e. 6 A. 6 B は そ れぞれ、各駅動電源8A、8B、8C、8D、8E、8 Fにクロム細線等からなる配線9A、9B、9C、9 D、9E、9Fによって接続されている。

[0010] そして、透明基板1-5はスペーサ? (こ れは図1では対極6が兼ねている。)によって所定間隔 に配置され、その間隔内にRED液1が封入されてい

【0041】RED被1は、印加される電圧の大小に応 じて酸化還元反応(即ち、濃度)が制御されるものであ るから、上記した各分割電極2 a - 3 a 間、2 b - 3 b 間、2c-3c間、2d-3d間、2e-3e間に印加 $[\ 0\ 0\ 3\ 3\]$ 本例の光学フィルタ10によれば、セルを構 50 される電圧(それぞれ V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 、 V_6 と

する。) によって、各分割電板の陰板上におけるRED 液からの銀の析出量を変化させることができる(なお、 対極 6 A - 6 B 間にも電位補償用の電圧V。が印加され る)。

【0042】従って、仮にすべての電圧を等しくすれば $(V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_6$)、RED被1の全域 に亘って一様に着色させることができ、かつ、電圧に応 じて濃度の程度を一様に変化させることができる。

【0043】また、各電極への印加電圧を異ならせ、例 ら周辺へ行くに従って着色濃度が大となる(換目すれば 透過率が小となる)。これは、テレビカメラ等のCCD (電荷結合素子) 用の光学絞り等として有用であり、C CDの集積度の向上に十分に対応できるものである。印 加電圧を上記とは逆の順にすれば、中心部から周辺にか けて透過率が大となる。

【0044】このように、分割電極への印加電圧によっ て、様々なパターンで濃淡若しくは階調性を制御でき、 光学フィルタとして有用となり、その使用状態の範囲が 広くなる。

【0045】以上に説明したように、本実施例によれ ば、従来のEC材料とは全く異なる着想に基いて、銀塩 からなるRED材料を光学機器の光量調節のためのフィ ルタ材として用い、対向電極の駆動制御(特に印加電 圧)によってRED材料の着色時の濃淡を変化させるこ とができ、この特徴を利用し、光学フィルタに階調をつ けることが可能となったのである。従って、RED材料 の使用によって、微細で消費電力が少なくてすみ、光量 調節デバイスとして、メカニカルに作動させていた従来 の可変NDフィルタの能力以上のフィルタを提供するこ とができる。

【0046】次に、本実施例を具体例について更に詳し く説明する。以下の具体例では、図1及び図2に示した 例のように構成された光学フィルタを用いた。

【0047】<u>例1</u> (チオシアン化銀AgSCNの使用) チオシアン化銀は、溶液中の過剰のチオシアンイオンの えば $V_1 < V_2 < V_3 < V_4 < V_5$ とすれば、中心部か 10 存在により、純水中に溶解することができることが知ら れている。そこで、銀の折出、溶解に好ましいチオシア ン化銀のモル濃度を 100mmol/Lと設定し、同時に飽和 チオシアン化カリウムに溶解させた。それと同時に、補 助酸化還元系としてフェロシアン化カリウムを 5 mmol/ し溶解させた。

> 【0048】こうして得られたRED溶液を用いて、-1500mV~+1500mV、掃引速度30mV/secでサイクリックポ ルタンメトリー測定(以下、CV測定と称する。)を行 った。CV測定において作用板にはITO電板、参照電 極には銀線、対極には銀板を用いた。測定結果は図5に 示した。

【0049】このCV測定と同時に、透過率の変化の追 跡も行った。結果を図6に示したが、CV測定の電位の 掃引の開始と同時に透過率の測定を10秒毎に行った。グ ラフの添数字はデータ獲得の順番を示しており、次の表 1のデータナンパーに対応している。

[0050]

表1

データナンバー	電位 (m V)	データナンバー	電位 (mV)
1	0	1 3	600
2	-300	1 4	900
3	-600	1 5	1200
4	-900	1 6	1500
5	-1200	17	1200
6	-1500	18	900
7	-1200	19	600
8	-900	2 0	300
9	-600	2 1	0
1 0	-300	2 2	-300
11	0		
1 2	300		

【0051】上記した測定の結果、図6のデータによれ ば、電圧印加に伴って、陰極上にAgの析出が進行し、 30 せた。この溶液をRED液として用いた。 透過率が低下することが分かり、遮蔽性が可視光域(400 ~700mm)全域に亘って十分となる。そして、電圧の極性 を逆にすると、析出銀の溶解によって透過率が上昇す

【0052】なお、こうした透過率の変化から、銀の析 出、溶解は可逆性に富むようであるが、図5のCV測定 の結果からは、サイクルの繰り返しにより、特に還元側 では矢印Aで示すように値が負に小さくなる方向ヘシフ トしており、銀の析出、溶解の反応は繰り返しによって 不可逆の方向に進んでいることが分かる。また、この例 40 ①~⑥の電圧印加時間は全て 120秒間で行っており、一 における銀の着、消色による遮蔽性の制御は良好であ り、折出銀膜の着色は白色であった。

【0053】例2 (ハロゲン化銀AgXの使用) 可逆な銀の折出、溶解の系の検討に、ハロゲン化銀を用 いた。この例においては、銀(錯)塩のなかでも可逆性 に寄むヨウ化銀(Agl)を用いた。

【0054】この例では、銀の析出電位を知るために、 種々の定電位における透過率の変化を稠べた。溶媒とし て非水系のアセトニトリルを用いた。ヨウ化銀濃度は1. Omol/Lとし、これを溶解することと導電率を上げる目 50 の、400nm 近傍の被長領域において吸収が始まり、ヨウ

的で、ヨウ化ナトリウム (NaI) を1.0mol/L溶解さ

【0055】透過率の変化の追跡は、以下の電位条件 (①~⑥) で行った。ここでも、作用電極にITO電 極、参照極に銀線、対極に銀板を用いた。

[0056] ①-1000mV

- 2 1400aV
- 3) -- 1500aV
- 4 2000 aV
- (5) 1400mV
- ⑥ 2000taV
- 連の順で連続的に測定を行った。

【0057】結果を図7~図12に示す。得られたデータ は10秒毎に取り込んだ値である。銀の折出において、電 位が-1500mVのとき大きな変化が透過率の変化として現 れた。これ以上の還元電位の印加では大きな透過率の変 化は見られず、むしろ溶媒の分解等に寄与しているよう であった。

【0058】また、酸化側では、+1400mVより析出銀膜 の溶解によるものと思われる透過率の変化があるもの

条(Ix)の折出が始まったものと考えられる。また、過剰 な酸化電位 (+2000mVのとき) による大量のヨウ素発生 に伴い、溶液は黄濁化した。

【0059】例3 (パラジウム核表面処理法) バラジウム核表面処理を行うために、パラジウム溶液及 びスズ溶液の2種類の溶液を用意した。各溶液の調製条 件は次の通りであった。

【0060】a) パラジウム溶液

パラジウム溶液として、塩化パラジウム (PdC1:) d C 1: は始め、分散状態となるが、6時間攪拌するこ とにより溶解し、溶液は黄濁化した。

【0061】b) スズ溶液

スズ溶液として、SnCl2 0.1gを 0.1%HCl 100mL 中に溶解させたものを用いた。

【0062】次に、これらの溶液を用いた1丁〇電極の 無電解めっき法は次の通りであった。

- (1) スズ溶液中で1分間、機栓しながらスズ核を1TO 電極(基板)上に折出させた。
- (3) パラジウム溶液中で1分間、攪拌しながら、(1) で 析出したスズ核をパラジウム核に置換させた。
- (4) 過剰なパラジウム溶液は、純水で30秒間洗浄するこ とによって除去した。以上の(1)~(4)の一連の作業を 1サイクルとした。

【0063】<u>例</u>4 (パラジウム処理を施したITO電極 の透過率の変化)

例3で作製したパラジウム処理 I T O 電極の透過率の低 下の度合いを調べるために、種々のサイクル数でパラジ 30 ウム処理したIT〇電極の透過率を測定した。

【0064】図13にその透過率の変化を示す。このグラ フでは、空気をブランクにとり、 350~820nm までの波 長領域における透過率を測定したものである。測定に供 した試料は、パラジウム処理を施していないITO基板 と、パラジウム処理を4サイクル〔Pd(4)〕、10サイ クル〔Pd(10)〕繰り返したものを用いた。

【0065】この結果、Pd(10)に関しては約350~65 Onm の波長領域間ではITO単独の膜に比べ約10%程 度、約 680~820nm の波長領域間では約5%程度の透過 40 率の低下があった。これに対し、Pd(4)のものでは、 未処理の「TO基板と大差は無かった。

【0066】例5 (パラジウム処理を施した1TO電極 を用いた透過率変化の測定)

この測定に用いたRED液は、溶媒としてアセトニトリ ルを用い、Agl 100mN 、Nal 500mN 、テトラエ チルアンモニウムパークロレート(Tetraethylammonium) erchlorate)(以下、TEAPと称する。) 10mMを溶解さ せたものからなっていた。作用電極は、1TO、Pd

12 用いた。なお、この例に用いた電気化学セルは図1に示 したものであった。

【0067】また、駆動法には矩形印加電圧を用いた。 用いた矩形印加電圧(vs. Ag vire)の駆動法は次の通り であった (カッコ内は保持時間)。

-800mV(500msec)

0 mV(1 sec)

【0068】この矩形印加電圧を用い、25回繰り返し て、作用電極上に析出したAg膜による透過率の測定を 0.1gを 0.1%HC|| L中に溶解させたものを用いた。P 10 行った。また、このときブランクには、電析する前のI TO基板の透過率を用いた。その結果を以下に示す。

【0069】作用電極としてIT〇単独基板を用いたと きの透過率の変化を図14に、作用電極としてPd(6)を 用いたときのものを図15に、作用電極としてPd(10)を 用いたときのものを図16にそれぞれ示す。各透過率の変 化のグラフは、 350~800mの波長領域に関して測定を 行っており、5秒毎にデータを獲得した。

【0070】その結果、ITO単独のものは同駆動法に おいて、波長 460nm付近に2%程度の遮蔽があったのに (2) 過剰なスズ溶液を取り除くため、純水で30秒間基板 20 対し、バラジウム処理を施したものについては、-800m V という比較的低電圧での電析により、Pd(6)で45~ 65%、Pd(10)で68~84%の遮蔽があり、最大遮蔽時の 作用電極は薄黒色を呈していた。

> 【0071】以上の結果から、1TO上に付着したバラ ジウムの核によりAgの析出形態が大きく変化し、Ag を析出させるための電位を参照電極の電位にかなり近づ けることができた。このことにより、過電圧印加による 作用電極の損傷を軽減し、かつRED材料として用いた 時の駆動に要する消費電力を小さくすることができる。

> 【0072】例6 (高電流値→低電流値への駆動) ジメチルスルホキシド (DMSO) 中にヨウ化銀50mlを ヨウ化ナトリウム 500mMと共に溶解させ、遺元剤として アスコルピン酸(AsA)を 100mW溶解させたものをR ED被とした。作用電板(銀の析出ー溶解用の基板とな るIT〇電極)、対極(銀板)、参照電極(銀線)の用 意された電気化学セル中にRED液を充填し、測定に供

【0073】測定を行う前に、ポテンショスタットを用 いてCV(サイクリックポルタンメトリー)測定を行 い、可逆な銀の折出-溶解反応を得るために必要な電気 量を概算した。その結果、それぞれ約41.7mC/cm2、38.7 mC/cm²と見積もった。この電気量を用い、ガルパノスタ ットを用いて電流制御によるRED溶液からの銀の折出 及び溶解を試みた。そのときの電流値の駆動方法につい ては次の方法を採用した。

【0074】即ち、定電流による銀の折出、溶解を高電 流から低電流にシフトさせて行うものであり、駆動法の 例として下記の表2及び表3 (図17) に示すものが考え られる。また、電流値は矩形のステップ型印加法により (6) 、 $\operatorname{Pd}(10)$ を用い、参照電極に銀線、対極に銀板を 50 シフトさせており、電流値の変化に要する時間は無視で

20

13

きるものとした。 【0075】

表 2

(銀の折出のための駆動法:高電流値→低電流値)

	電流値(mA)	維持時間(sec)	電気量(mC)
1)	-10.0	1. 0	10.0
2)	-5.0	1. 0	5. 0
3)	-3.5	5. 0	17.5
4)	-2. 0	1. 0	2. 0
5)	-0.5	1. 0	0.5

[0076]

表 3 (銀の溶解のための駆動法:高電流値→低電流値)

	電流値(mA)	維持時間(sec)	電気量(mC)
1)	+10.0	1. 0	10.0
2)	+5.0	1. 0	5. 0
3)	+3.5	5. 0	17.5

【0077】この駆動法を用いたときの遮蔽速度に関して、その透過率の変化を追跡したグラフを図19に示す。また、データの獲得は 0.5sec 毎に行っており、およそ4秒で透過率は20%以下に到達していることが分かる。 (0078] 例7 (低電流値→高電流値への駆動) 低電流による銀の折出、溶解を低電流値から高電流値にシフトさせるものであり、例6と同様にステップ印加法を用いた。例として下記の表4及び表5 (図18) に示す駆動法が挙げられる。

[0079]

表4

(銀の折出のための駆動法:低電流値→高電流値)

	電流値(mA)	維持時間(sec)	電気量(mC)
1)	-0. Б	1. 0	0. 5
2)	-2. 0	1. 0	2. 0
3)	-3. 5	5. 0	17.5
4)	-5. 0	1. 0	5. 0
5)	-10.0	1. 0	10.0

[0080]

表 5

(銀の溶解のための駆動法:低電流値→高電流値)

	電流值(mA)	維持時間(sec)	電気量(mC)
1)	+3.5	5. 0	17.5
2)	+5.0	1. 0	5. 0
3)	+10.0	1. 0	10.0

3) +3.5 5.0 17.5 [0081] 図20に透過率の変化のグラフを示す。この グラフも図19と同様、データを0.5sec毎に獲得したもの である。その結果、低電流値から高電流値への駆動法で たくの透過率の変化を追跡したグラフを図19に示す。 は、その逆の駆動法のもの(例6)に比べて遮蔽速度は 遅れるものの(透過率20%への到達時間:約4.5~5.0 秒)、最終建蔵は良好であった。

【0082】以上のようにして、2種類の駆動法を用いて遮蔽速度及び遮蔽度について検討した結果、各駆動法を川いた9秒後の透過率の最大低下にはさほど差は見られないものの、初期の透過率の低下に大きな違いがみられた。

[0083] さらに、この2種類の駅動法を用いて電析 40 したAg膜の形態を走査型電子顕微鏡(SEM)により 観察した結果、例7の低電流値→高電流値への駆動法を 用いたときの析出Ag核は逆の駅動法(例6)に比べて 粒径が揃っていることが分かった。

[0084] 例8 (耐久性テスト)

例6、例7の2種類の駆動法を用いて、若、消色(銀の析川、溶解)についての耐久性を確認するための予備テストを行った。その結果、例6の駆動法で約800サイクル、例7の駆動法で約1000サイクル以上の繰り返しが可能であることを確認した。

50 【0085】従って、駆動速度という意味では例6の高

電流値→低電流値の駆動法が有効であり、また、例7の 低電流値→高電流値への駆動法は電衝損傷の低減に有効 であることが分かった。

【0086】例9(還元剤のヨウ素発生抑制の効果) 従来、上記の如き反応において、折出後の銀を溶解させ るとき、同時に下記の式1のようにヨウ素(I2)が生成 し、これが溶液系を茶褐色に濁らせるために問題となっ ていた。

21° →1: +2e°···(式1)

【0087】しかし、ヨウ素よりも標準酸化還元電位の 10 低い還元剤を溶液に混入することにより、12 の析出を抑制することができた。

【0088】即ち、例6で述べたRED溶液には、アスコルピン酸が含有されているが、アスコルピン酸を溶解させた系は無色であり、溶液を濁すことはなかったので、光学フィルタの透過率にとって有利である。そして、アスコルピン酸は還元剤として作用し、ヨウ素をイオン化するので、銀を溶解させる際の析出1,を抑制することができ、溶液が1,で濁ることがなかった。この点から、アスコルピン酸は最適であると考えられる。

【0089】また、アスコルビン酸に代えて(或いは併用して)塩化スズを用いても、上記と同様のIz析出阻止作用があった。但し、還元剤を添加する場合、析出Izの抑制効果は還元剤の選択で可能であるが、あくまでも光学フィルタとして適用するためには、溶液系を濁さない(透過率の低下の原因とならない)還元剤の使用が望まれる。

【0090】例10(四級アンモニウム塩の添加効果) 上述のRED被を用いて銀の析出、溶解を行う際に、R ED液の導電率を高める目的で四級アンモニウム塩の混 30 人を試みた。例6で用いたRED液にテトラブチルアン モニウムパークロレート(Tetrabutylammoniumperchlo rate)(TBAP)を 300mk添加したもので、 1.6mAで 10秒間、定電流(電気量は16mC)での銀の析出を試みた ときの透過率の変化のグラフを図21に示す。また、図22 には同RED被で四級アンモニウム塩を添加しないRE D液を用いて、 2.0mAで10秒間、定電流(電気量は20m C)での銀の析出を試みたときの透過率の変化のグラフ を示す。

【0091】これらの結果から分かるように、支持電解 40 質として四級アンモニウム塩を添加することにより、透過率の低下に要する電流値を低下させることができた。このことにより、電極にかかる過電圧を軽減させることができ、析出溶解の繰り返し回数を増大させ得ることが考えられる(図21のスペクトルでの析出溶解で、2000回以上の繰り返しを確認した。また、銀の溶解時の透過率はほぼ 100%であった。)。

【0092】また、下記のように、他の四級アンモニウム塩を添加し、上記と同様にして得られた透過率の変化を測定し、図23~図26にその結果を示した。

【0093】図23:例6で用いたRED液にテトラブチルアンモニウムプロマイド (Tetrabutylanmonlumbroni de) (TBAB)を 300mM添加したもので、1.6mAで10秒間、定電流 (電気量は16mC) での銀の折出を試みたときの透過率の変化。

16

【0094】図24:例6で用いたRED液にテトラブチルアンモニウムイオダイド(Tetrabutylammoniumiodide)(TBAI)を300mM添加したもので、1.8mAで10秒間、定電流(電気量は18mC)での銀の析出を試みたときの透過率の変化。

【0095】図25:例6で用いたRED液にテトラブチルアンモニウムヘキサフルオロフォスフェート(Tetra butylammonlumhexafluorophosphate)(TBAHFP)を300mM添加したもので、1.9mAで10秒間、定電流(電気景は19mC)での銀の析出を試みたときの透過率の変化。

[0096] 図26: 例6で用いたRED液にテトラブチルアンモニウムテトラフルオロボレート (Tetrabutyla mmoniumtetrafuluoroborate) (TBATFB) を 300mM 添加したもので、 2.0mAで10秒間、定電流 (電気量は20mC) での銀の折出を試みたときの透過率の変化。

【0097】これらの結果からも、支持電解質として上配の種々の四級アンモニウム塩を添加しても、透過率の低下に要する電流値を低下させることができた(但し、図23のデータは、電流が 1.6mAであるにもかかわらず良好な結果を示しており、電流を増大させると更に向上するものと思われる。)。このことにより、電極にかかる過電圧を軽減させることができ、析出溶解の繰り返し回数を増大させ得ることが考えられる。

) 【0098】以上、本発明の実施例を説明したが、上述 の実施例は本発明の技術的思想に基いて更に変形が可能 である。

【0099】例えば、上述したRED材料の種類やRE D被成分の組み合わせ、濃度等は種々変更してよく、銀 塩も上述に例示したものに限られない。

【0100】また、「TO電極パターンを含む光学フィルタの構造をはじめ、各構成部分の材質、更には駆動方法も上述したものに限定されることはない。例えば、フィルタ構造として、図3に示した如き電極パターンをストライプ状、格子状等のように種々に変化させてもよいし、各分割電極毎に異なるRED液のセルを分割して並置することもできる。この場合、RED液と従來のEC液を組み合わすこともできる。

【0101】また、本発明による光学フィルタは、公知の他のフィルタ材(例えば有機系のエレクトロクロミック材、液晶、エレクトロルミネッセンス材)と組み合わせる等も可能である。また、本発明による光学フィルタは、CCDの光学校り用をはじめ、各種光学系、更には電子写真複写機や光通信機器等の光量調節用としても広く適用可能である。

[0102]

【発明の作用効果】本発明による光学フィルタは上述した如く、従来のEC材料とは全く異なる着想に基いて、銀塩を含有するRED液を光学機器の光量調節のためのフィルタ材として用い、対向電極の駆動制御(特に印加電圧)によって銀塩による銀を電極上に析出、溶解させる可逆な系を形成している。従って、RED材料を用いて、低消費電力で非発光型の可視光域に好適な光学フィルタを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例による光学フィルタの概略断面 図である。

【図2】同光学フィルタの概念図である。

【図3】同光学フィルタの具体例のITO電極パターン図である。

【図 1】 同具体例の光学フィルタの概略断面図である。

【図5】本発明の実施例に使用するRED材料のCV (サイクリックボルタンメトリー) 曲線図である。

[図 6] 同実施例の光学フィルタの着色時の印加電圧による透過率変化を示すスペクトル図である。

[図7] 同実施例における特定電位でのRED液の透過 率変化を示すスペクトル図である。

【図8】同実施例における他の特定電位でのRED液の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図9】同実施例における他の特定電位でのRED液の 透過率変化を示すスペクトル図である。

[図10] 同実施例における他の特定電位でのRED液の 透過率変化を示すスペクトル凶である。

【図11】同実施例における他の特定電位でのRED液の 透過率変化を示すスペクトル図である。

[図12] 同実施例における更に他の特定電位でのRED 液の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図13】同実施例において電極を表面処理したときの電 極の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図14】同実施例において電極を表面処理したときのR

10

ED液の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図15】同実施例において電極を表面処理したときのR ED液の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図16】同実施例において電極を表面処理したときのR ED液の汚過率変化を示すスペクトル図である。

[図17] 同実施例における電極駆動方法を示すグラフである。

【図18】同実施例における他の電極駆動方法を示すグラフである。

10 【図19】図17の駆動方法におけるRED液の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図20】図18の駆動方法におけるRED液の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図21】同実施例における特定電位でのRED液の透過率の変化を示すスペクトル図である。

【図22】同実施例において四級アンモニウム塩を添加しない場合のRED液の透過率変化を示すスペクトル図である。

【図23】同実施例における特定電位でのRED液の透過 率の変化を示すスペクトル図である。

[図24] 同実施例における特定電位でのRED液の透過 率の変化を示すスペクトル図である。

[図25] 同実施例における特定電位でのRED液の透過 率の変化を示すスペクトル図である。

【図26】同実施例における特定電位でのRED液の透過 率の変化を示すスペクトル図である。

【符号の説明】

1···RED液 (銀塩含有液)

2、2a~2e、3、3a~3e···ITO電極

4、5・・・表示窓(透明基板)

6、6A、6B・・・対極

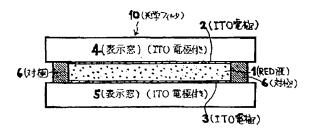
7・・・スペーサ

8 A ~ 8 F · · · 電源

10・・・光学フィルタ

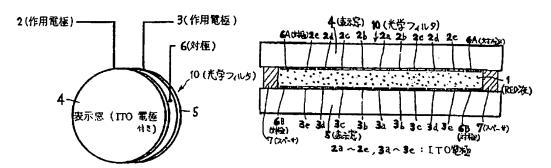
【図1】

30

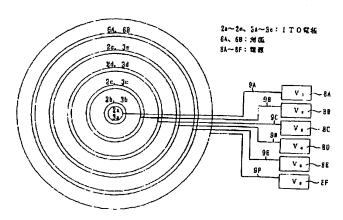


[图2]

【図4】



[図3]



(図5)

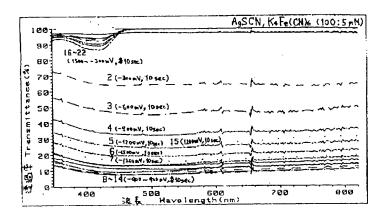
実施例の混合比で作製した溶液のCV曲線
AgSCN, KeFe(CN)。 (100:5 mM)
電元側

-1500mV

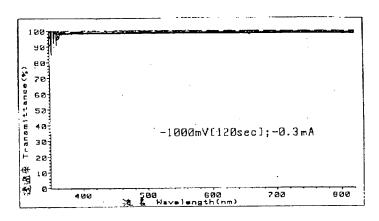
JOAV /Sec

I 2mA

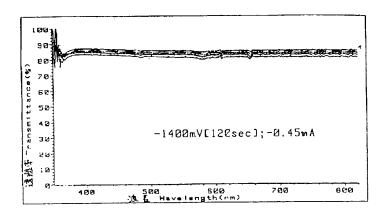
【図6】



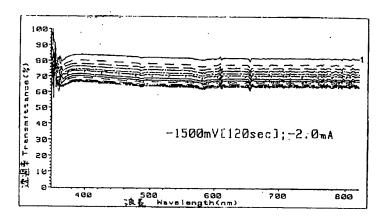
[図7]



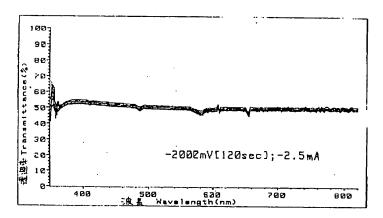
(図8)



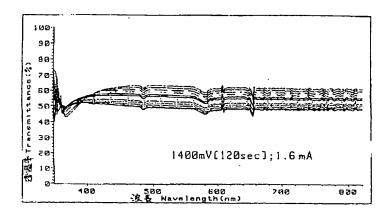
[図9]



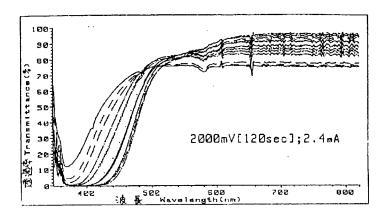
[図10]



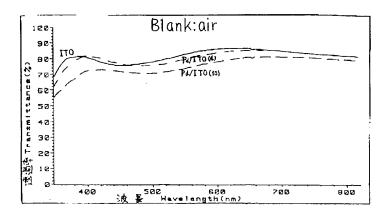
[図11]



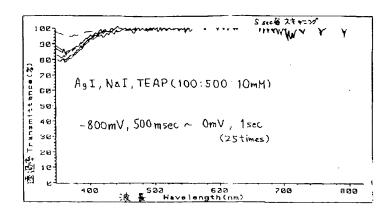
[図12]



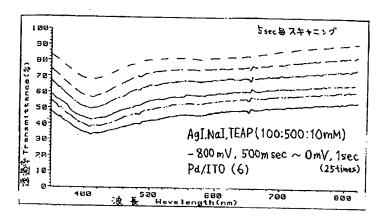
[図13]



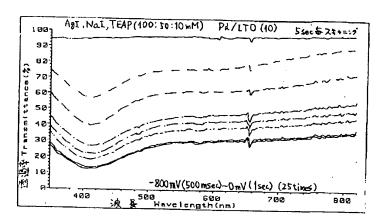
【図14】



【図15】

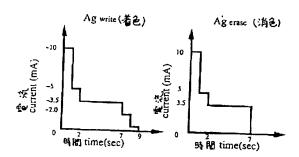


【図16】



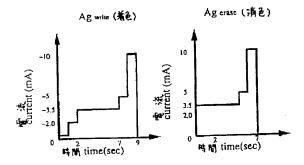
【図17】

銀の折出溶解のための駆動波形 (高電流値一低電流値)

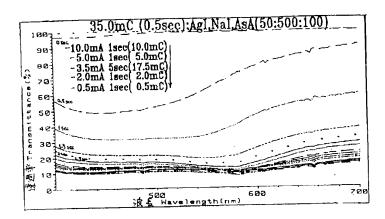


[図18]

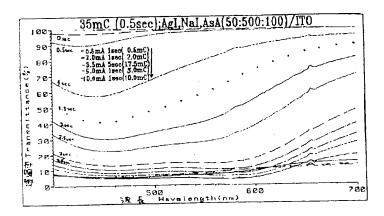
媒の析出。将解に関する駆動故珍(低電塩伯一高電流値)



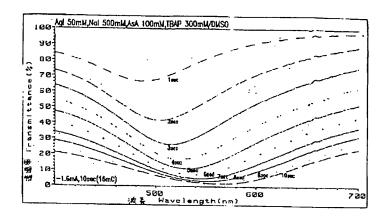
[図19]



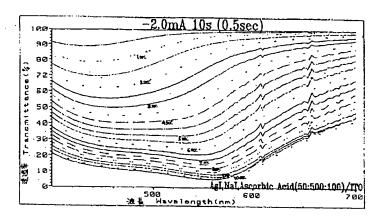
[図20]



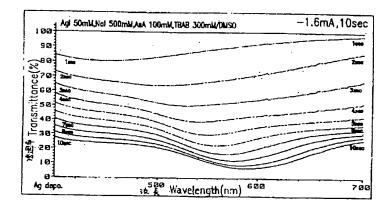
[図21]



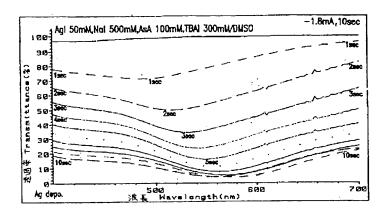
[図22]



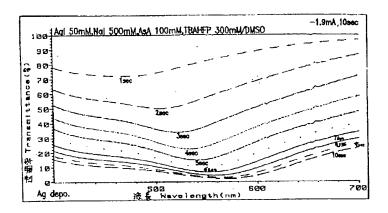
[図23]



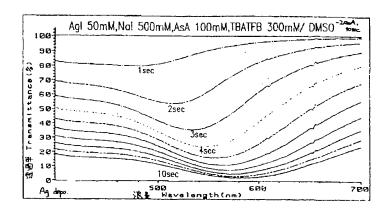
【図24】



[図25]



[X 2 6]



(19)

特開平7-5497

フロントページの続き

(72)発明者 渡辺 春夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 日限 弘一郎

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

